Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/805,220	YAMAGUCHI ET AL.
Examiner	Art Unit
Stacy B. Chen	1648

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
424	211.1 159.1	11/16/2005	SBC		
435	5	11/16/2005	SBC		

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-				

DATE	1
	EXMR
11/16/2005	SBC
11/4/2005	STIC
10/13/2006	SBC
	<del></del>
	11/4/2005